

**産総研未公開特許出願情報**

特定の未公開特許出願の内容を知りたいというご希望があれば、情報開示契約(有料)を締結のうえ、その内容を開示いたしますので、知的財産部 技術移転室にご相談下さい(案件によっては公開の希望に添えない場合もあることをご了承下さい)。

産総研知的財産部技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
mail. aist-tlo-ml(@aist.go.jp を付けてください)

2013年1月分(20件)

No.	出願番号	出願日	発明等の名称	筆頭発明者
1	特願2013-000456	2013/1/7	ナノ複合体、それを備えたDDS製剤、及びそれらの製造方法	神 哲郎
2	特願2013-000790	2013/1/8	摂水行動計測装置	山本 慎也
3	特願2013-000948	2013/1/8	ポリイミド仮固定剤、仮固定剤膜成膜基板、二層仮固定剤膜成膜基板、半導体複合基板及び半導体電子部品	板谷 太郎
4	特願2013-002675	2013/1/10	ガスクロミック調光部材	吉村 和記
5	特願2013-002738	2013/1/10	形質転換植物による木質の高効率生産方法	光田 展隆
6	特願2013-003157	2013/1/11	炭素量子ドットの製造方法及び炭素量子ドット	王 正明
7	特願2013-006445	2013/1/17	半導体先鋭構造及びその作製方法、並びにスポットサイズ変換器、無反射終端	榊原 陽一
8	特願2013-008434	2013/1/21	音波・電磁波共鳴測定装置及びその装置を用いた熱力学温度計測方法	狩野 祐也
9	特願2013-009449	2013/1/22	摩擦攪拌プロセスツール並びにこれを用いた鉄系材料の表面改質方法及び鉄系材料を一方とする接合方法	細川 裕之
10	特願2013-011378	2013/1/24	高パワーインコヒーレント光発生装置	高見澤 昭文
11	特願2013-012550	2013/1/25	埋め込み電極又は配線の作製方法	日下 靖之
12	特願2013-013217	2013/1/28	抗体結合性ペプチド	渡邊 秀樹
13	特願2013-013597	2013/1/28	有機EL表示装置及びそれに用いるテープ状構造体	一木 正聡
14	特願2013-013666	2013/1/28	面状ヒータ及びこれを用いたデバイス	沖川 侑揮
15	特願2013-013720	2013/1/28	エステル交換触及び該触媒を用いたバイオディーゼル燃料の製造方法	陳 仕元
16	特願2013-014863	2013/1/29	自己倍数化抑制に基づく酵母の育種方法	福田 展雄
17	特願2013-015785	2013/1/30	炭化珪素半導体装置の製造方法	原田 信介
18	特願2013-017460	2013/1/31	非晶質鉄ケイ酸塩及びその合成方法	鈴木 正哉
19	特願2013-017510	2013/1/31	窒化銅微粒子およびその製造方法	中村 考志

2013年 1月分 ( 20件)

No.	出願番号	出願日	発明等の名称	筆頭発明者
20	特願2013-017820	2013/1/31	気体透過性評価装置	向田 雅一